

## **POLITECNICO DI TORINO**

Avviso di procedura per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Fisica per attività di

"Implementazione di processo di deposizione di multilayer in nitruro di silicio accoppiati con microfluidica per applicazioni MEMS "

cod. 265/09/CC

Esito procedura di valutazione comparativa